### (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭57—95834

Mint. Cl.3 C 03 B 5/02 #F 27 D 11/06 3/60 H 05 B

識別記号

庁内整理番号 7344-4G 7619-4K 7708-3K

砂公開 昭和57年(1982)6月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

図高周波誘導加熱によるガラス製造方法

②特

顧 昭55-171806

後出

願 昭55(1980)12月5日

@発 明 者 山岸隆司

伊丹市南野飛田1006--25

@発 明 者 買手良一

西宮市仁川町2丁目1番21-41

0

明 者 野口幸男 @発

費中市旭丘9番52-3

明 者 橘正清 70発

大阪市平野区流町3-12-16

②出 願 人 日本板硝子株式会社

大阪市東区道修町4丁目8番地

⑩代 理 人 弁理士 大野精市

1. 発明の名称

高周波誘導加熱によるガラス製造方法

2 特許額求の範囲

ガラス溶解容器をワークコイルで餌み、このワ ークコイルに高周波電圧を印朗して容器内の ガラ スを誘導加熱溶解する方法において、顔配ワーク コイルをガラスの流れ方向に複数セクションに分 制分離して各セクションのワークコイルに供給す る高周波ェネルギーを假別に制御し、これにより ガラス中に高温の溶解域とこれよりも低温の消費 城を生成させ、前記容器の一編側からガラス原料 を連続的又は間けつ的に供給しつつ他婚姻から浴 敵ガラスを連続的又は間けつ的に取り川すように した高周波誘導加熱によるガラス製政方法。

ま 発明の辞報な説明

本苑明は高透明,髙品質が要求される光伝送外 ガラスや光学ガラスを連続的に製造する方法に関 する。.

一般にガラスを選続的に溶脱する方法として以下 に述べる方法を挙げることができる。

- (1) 削後加熱による方法:板ガラス窯に代表され るような液体燃料あるいは気体燃料を燃焼させ、 … ガラス及びガラス裕解容器を加熱する方法と抵 抗免熱体に遊削し、その輻射熱でガラス及びガ ラス解解容器を削熱する方法である。
- (2) 直接遊覧による方法:これは一般に電気溶験 法と呼ばれているものでガラス敵液中に設けた **試極材を介して、商用周波数の電流を迫すると** 世導体であるガラス触放内部で ジュール熱によ る発熱が生じ、この熱によりガラスを連続的に 治験する方法である。

上記の方法に於て(1)の気体又は被体燃料を燃焼 させる方法では燃料中に含まれる不純物による汚 **処及び燃焼ガス中に含まれる水分がガラス中に多** 量に治け込み、光徴収損失を増大させるため高透 明ガラスの溶融には適さない。

(1)のうち抵抗発熱体を用いる方法では、発熱体 及びが材中に含まれる遺移金属が炉内装照気中に

(2)

(I)

### 持原昭57.- 95834 (2)

(2)に関しては連続溶験法としては非常に有効な 方法である。しかし、電極材を直接ガラスに挿入 するため当該電極材より多量の不純物がガラス中 に促入し、ガラスがひどく汚染されるため高透明 ガラスの溶験には適さない。

最近開発された方法として(3)気相合成法がある。 代数的な気相合成法として V. A. D (VAPOR AXIAL DEPOSITION ) 法を挙げることができる。当該方法

(3)

西常、高周波誘導加熱と呼ばれている方法は、 溶解すべき物質により適正な交番電流をワークコ イルに通じる必要がある。これは被加熱物質の問 有抵抗と関係している。例えば金銭の溶解には数 十~数百 KHZ、ガラスの溶解には数 MHZの周波数 が遊ばれる。

高周波誘導加熱の利点はガラス融液自身が発熱するため、ガラス溶解容器を十分冷却することが可能となり、酸容器の浸食を抑調し、不純物の混入を防ぐことができる点にあり、高透明ガラス、特に光伝送体ガラスの溶解に応用されている。

従来の高陽波を利用したガラスの溶解方法では、まずガラス溶解容器にガラス原料を入れ、被容器 底あるいは倒壁にグラファイトブロック等のサセ ブタを設置し、これに高周波を印加するとサセブ クが発熱する。この熱により終容器内のガラス原 料が加熱され次部にガラス酸液が形成される。あ る程度ガラス酸液が形成されるとガラス自身が十 分の発熱量を持つ様になるので、サセブタを除去 してもガラスの温度は十分高く保持することがで は大関すれば(1)の間接加熱による方法に含まれるが、溶融容器を用いない点に特徴がある。当設方法はガラス原料として低遊点の S1C1 4 や 0 e C1 4 等の現化物を高温で火炎加水分解を行ない、当設反応で得られたススを石英棒等のターケットに進むさせ一旦ブリフォームを形成し、次に加熱処理して高透明光伝送体を連続的に製造する方法である。

しかし、当該方法は所謂シリカ系ファイバに適 する観査方法である。この方法では多成分系ガラスの観査は難しいとされ、高原折率差の光伝送体 等を得ることが不可能と考えられている。また、 唯積物の収率、堆積速度とも低く、高価格になる。

近年、高透明ガラスの溶解に高周波誘導加熱が 応用されている。

高周波誘導加熱の原理はワークコイルに高周波交 香電流を適じると、コイル内の被加熱物(電導体) 自身に起電力が発生し、誘導電流が流れる。この、 電流をうず電流と呼び発熱はこのうず電流扱によって作じる。

(4)

きる。

次いで該容器の資金を防ぐため該容器外部より 冷却を行なう。この後ガラス原料をガラス融液上 に投入し、該容器の約8間がガラス融液で満たさ れる盗ガラス原料の投入が続けられる。この後は ガラス融液中に含まれる未溶解原料の消滅及び脱 沿と均型化のため一定時間加熱される。しかる ガラス融液の温度を下げ、粘性が的 / 0 5 ポアズ にてガラス接面よりガラス線を引上げている。ま た、別の方法ではガラス線液を創型に流し込み、 徐冷後切断,研察を行ない所盤の形状のガラスを 得ている。

一般に実用的な常識ガラス製品を得る上で溶解。 消産・福度調整の食噌が不可欠であり、上記した 従来のパッチシステムによる高周波誘導加熱では 時間的経過で上記各食噌に適した温度騰度をガラ スに与えている。

このため不必要な工程を含んだり、製品の参留り も悪く生産性も低いという問題があった。

本発明の主な目的は、高透明、高品質のガラス

特備昭57- 95834 (3)

を多数且つ康編に連続製造する方法を提供することである。

本発明の他の自的は、高周波誘導加熱を用いて 溶散ガラスを連続的に製造する方法を提供するこ とである。

本発明において隣接するワークコイル間の間隔 の選定は重要な要素である。

すなわち、ガラス溶解に適した高い風波数(数MHZ) になるとそれぞれのワークコイル同士が相互に干

(7)

触ガラスに比べて比抵抗が著しく大で且つ高耐蚀性の材質例えば石灰からなる容器であり、容器はは天井部に原料投入口まをもつ溶解窓をと、この溶解窓をと区面されており底部でスロートまを通して逃避する物型窓とを行し、消費窓中の強部には溶験ガラス取出口?が設けてある。

また、投入口3の上方にはホッパー8があってその内部に粉末原料、液体原料、ガラスカレットを 適宜混合して所定成分に創盤したガラス原料9が 貯蔵してある。

また、容器 / の溶解窓 4 と清確窓 6 をそれぞれ倒む如く二つのセクションにワークコイル / O A・/ O B が前述した所定の間隔 2 をおき中心輪線を共通にして設けてあり、これらのワークコイル / O A および / O B はそれぞれ別個の高周波発振機 / / A・/ / B に接続されている。

ワークコイル / O A・/ O B は 例えば 観管で 構成して管内に冷却水を通す。

上記数値でガラスを溶解する場合、当初容器 / の 底壁とワークコイル / OA・/ OBとの間にグラファ 沙し合い、上配間隔が不適当なときはコイル間で スパークを起したり、寄生援動が発生し発援機を 損傷することにもなる。

また、コイルから発生する磁界により近接する 他コイルに誘起電流が発生し印加電圧が大きく変 動する。

このため印加低圧の制御ができなくなる。

本発明者らは、実験検討を重ねた結果、コイル間 距離1を40mm以上好ましくは50mm以上と ること及び発展機A及びBの発展開放数の差を50 KHZ以上好ましくは / 00 KHZ以上にすることによ り複数のコイルを隣接して使用できることを見い 出し、また発展周波数が同一のときはコイル関矩 離を 20mm以上好ましくは / 00mm以上離すこと により相互干渉による影響を実用的に無視できる 程度迄軽減できることも見い出すに至った。

本発明はこの知見に基づき完成したものである。 以下、本発明を図面に示した実施例につき詳細 に説明する。

第 / 図において、 / は溶散ガラス , 2 は高温浴 ( & )

イトプロック等からなるサセプタ / 2を介作させ、この状態でガラス原料タを投入口3を通じて溶解 宝 4 内に導入し、ワークコイル / 0 A・/ 0 Bに発掘 歴 / / A・// B で高層波電圧を印加する。

これによりサセプタ / 2 が誘導加熱され、容器 / 内のガラス原料がサセプタ / 2 の輻射熱により次 値にガラス化しガラス酸液となる。

ある程度のガラス融液が生成された段階でサセブ タ / 2 を除去し、代りに冷却装置 / 3 を設置して 容器 / の底態及び個盤を冷却し高温ガラス融液に よる優食から保護する。

なお、冷却装置 / 3 を設置してもガラス融液は自 己売熱しているため内方では高温に保持されてい る。

ガラス融液が容器 / の内容機の 8 舗程度になるまでガラス原料 9 の投入を行ない、その後は連続的 又は間けつ的に原料を投入しつつ取出し口 7 から 溶散ガラスをオーバーフローの形で連続的又は間 けつ的に取出す。

定常状態においては、前解電4内で /350~/500

(10)

(9)

### 1捐間57- 95834 (4)

で程度の高温でガラスの利用解を行ない、スロート 5 を通して流れ込む問題家 6 内の溶版ガラスを溶解窓 4 におけるよりもより低温度、一例として 1200~1250 ℃ 的後に保持してここで脱池。均 仮化を行なう。

取り出された溶融ガラスは例えば様状に成形され、 図折率分布型レンズあるいはファイベー製造用母 材として使用される。

第2図に本発明を実施するための他の装**型**例を 示す。

本例は溶解室 4 内のガラスを加熱するワークコイル / O A と消産室 6 内のガラスを加熱するワークコイル / O B をそれぞれ始級を垂直にして設置し、且つ清産室 6 内の溶解ガラスを連続的に引き上げることによってガラス様 / A を直接連続成形するようにした方法である。

第3図は本発明のさらに他の実施例を示し、本例はガラス溶解容器2を、原料投入口3,溶解室 4,スロート3,消産室6,ノズル / 5,溶融ガ

(//)

定常的な消費ソーンを生成させる。

そして容器 2 から取り出されるガラス中に含まれる欠点の秘質に応じて中間のワークコイル / O C に印加する高周波電力を開発して溶解ゾーンあるいは清澄ゾーンの範囲を拡張する。

例えばガラス原料投入監及び取出し溶融ガラス量を次第に増加させていくとガラス中に未溶解物が 検出されるようになる。このような場合はワーク コイル / O C を高温度側に制御して溶解ソーンを 拡大して未溶解物の消失を促進させる。

また、他が残存する場合は、他の大きさが Q / m m ないし数 m m 程度であれば上紀と同じく高温の浴解ソーンを拡張する方向に ワークコイル/ O C を制御することが好ましく、数ミクロンないし数十ミクロンの数小池であれば清澄ソーンを拡張するように温度制御することが望ましい。

### 実施例 /

第 / 図に示した装置において、容器 A として石 英ガラス製の経験ガラス容量が約 6 Kg の大きさ のものを使用し、ワークコイル / O A , / O B として

新 4 凶に示した例は、容器 3 に溶解室、消疫室の区間を設けず、溶験 ガラスの液面位置からノズル / 5 の入口まで同一径の構造とし、3 つの高周波発振機 / / A , / / B , / / Cによってそれぞれ独立 / 0 2 に制御されるワークコイル / 0 A , / 0 B , 左右を相互に適宜間隔 1 , 1 2 をおいて直列に設置した装置である。

上記装置により、及上段のワークコイル10Aで常 酸ガラス1中に定常的な溶解ソーンを生成させ、 数下段のワークコイル10Bで上記よりも低温度の

(/2)

外径8mm の銅パイプを内径 /50mm のコイル状に 巻回したものを使用し、両コイルの間隔をを 60mm に設定した。

ガラス原料として二酸化珪素、硝酸ナトリウム。 酸化硼素、炭酸カルシウム、酸化ジルコニウム及び複型剤として三二酸化アンチモンを使用し、溶解室用高層波発振機 //A の発振周波数を400MGHZ、 陽極電圧 (BP)を 40 KV 、 陽極電流 (IP)を4.4 A とし、複産室用発振機 //Bの発振周波数を3.95 MHZ 、 BPを 4.7 KV 、IPを 3.0 A として連載溶 融を行なった。

投入量はガラス換算で 208/min を投入し、この 低に見合う量を取出し口 2 から流し出しグラファ イト製のモールドに流し込んだ。 得られたガラス 塊を切断,研密後、肉眼,光学顕微鏡及び HeBe レーザーでガラスの欠点を飼べたが、泡・腰型・ 未溶解及び異物等の欠点はなかった。 また、ガラ スの一部を二型るつぼ法で触引きし、透過根準を 確定した結果、波及が α83 μに於ける光吸収損失 は 2.5 αB/K= であり、バッチシステムと比較する

(/ 4)

### 1時間昭57- 95834 (5)

と Q 5 d B/R m 低い値となった。この原因は連続的 触では手作薬がなくなったことにより外部よりの 汚染がなくなったことによると考えられる。

#### **実施例 2**

第2図の装置において、発振機 / / Aの発振周波数を 400 MH2 , 発振機 / / Bの発振周波数を 370 MH2 , 而コイル間距離 2 を 45 mm とし、石英観の容器 2 を 用いて ガラス原料は二酸化 建業 , 硝酸 ナトリウム , 酸化硼素 , 炭酸カルシウム , 硝酸 ベリウム , 酸化硼素 , 炭酸カルシウム , 硝酸 ベリウム及び清産剤として亜砒酸を使用し、発振機 / / B / / Aの 8 pを 5.7 KV , I pを 4.2 A 。発振機 / / B は 8 p を 4.5 KV , I p を 2.9 A で 連統溶動を行なった。

パッチ投入量はガラス換算で / 7 g/min を 投入し、この量に見合う量を清理部の ガラス自由表面よりガラスロッドの形で連続的に引上げた。 引上げたロッド中には実施例 / と同様の検査を行なったが欠点はなかった。

(15)

一方、バッチ投入最をガラス検算で 30 g/m1n と し同上の条件で連載溶融したところ、 /0~40 π 程度の未溶解物がガラスロッド / m 当り3 ~ 5 ケ 発見された。また、30~60 π の 泡がロッド / m 当り0~2ヶ存在した。

なお、パッチ投入量をガラス換算で 2.2 g/m1n の 投入速度で得られたガラスロッドを再溶験しプラ スチッククラッドを被覆したファイバーに形成し、 波長が α.8 3 μの光損失を測定したところ 5 4 dB/Rm の値が得られた。

### 実施例 4

第4図に示した装置において発振機 //Aの掲波数を 430MH2 , / / Bを 350MH2 , / / C を 395 MH2 , コイル間距離は 2 1 を 50mm , 2 2 を 7 0 mm とした。

カレットの使用量(最初のみ) ガラス原料及び制 合調合は実施例 3 と全く同じものである。 ガラス溶解容器は石英ガラスである。

発援機 //Aの Ep は ds KV, Ip は K f A , 免債機 //Oの Ep は d 2 KV, Ipは K f A , 免債機 //Bの

安施例 3

第3図の装備において、発振機 // Aの周波数を 350 MHZ 、 // B の 周波数 を 430 MHZ 、コイル間 距離 2 を 50 mm とした。

本実施例では、予じめ用意した高透明カレット を容器底より 50mm の高さ 迄充填し、その上に パッチを投入した。

ガラス原料は二酸化珪素、炭酸ナトリウム、酸化 硼素、酸化亜鉛、水酸化アルミニウム、潜程剤と しては亜砒酸を使用した。

ガラス俗解容器は石灰ガラスを用い、底部のノズ ル先端口よりガラスロッドを引出した。

· 発振機 // Aの ISP は & 5 KV , I p は & 8 A 。 発振機 // B の B p は \$ 5 KV , I p は \$ 5 A で溶散を行なった。

パッチ投入量はガラス換算で 2.2 g/min の 投入速度で行ない、この単に見合う批をノズル先端より引引した。

引出したロッド中には実施例 / と同様の検査を行 なったが欠点は全くなかった。

(/6)

Bpは \$5KV, Ipは 36 Aで連続溶融を行なった。 パッチ投入機はガラス換算で 30 g/min で行なっ たが、得られたガラスロッド中に欠点は全く緩か った。

### 4. 図面の簡単な説明

第/図は本発明の一実施例を示す縦断而図、第 2 図は本発明の他の実施例を示す縦断面図、第3 図は本発明のさらに他の実施例を示す縦断面図、 第4 図は本発明のさらに他の実施例を示す縦断面 図である。

/ ------ 溶融ガラス 2 ------- 溶解容器

3 …… 原科投入口 4 …… 溶解室 4

S …… スロート 6 …… 清産室

7 …… 溶融ガラス取出口 8 …… ホッパー

9 ...... ガラス原料 /OA,/OB,/OC ...... ワー

14 ..... 2 - 3 - 15 ..... 1 X m

特許川附人 日本板硝子株式会社 代理人 赤翅上 大 野 初 市

(18)

野型

(/7)

**—179—** 

# 持開昭57- 95834 (6)



